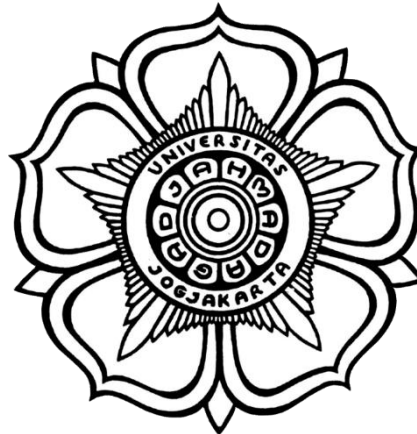


**OPTIMASI NILAI KONSENTRASI DOPAN PUNCAK
LAPISAN EMITER DAN KEDALAMAN *JUNCTION* UNTUK
KOMPENSASI CACAT PERMUKAAN PADA WAFER
SILIKON MONOKRISTAL
SKRIPSI**

untuk memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana S-1
Program Studi Teknik Fisika



diajukan oleh :

CALVIN MONA SANDEHANG
10/297873/TK/36418

kepada

**JURUSAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2015